(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年6 月16 日 (16.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/055252 A1

(51) 国際特許分類7:

H01B 13/00, H01R 11/01

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/017783

(22) 国際出願日:

2004年11月30日(30.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-405851 2003年12月4日(04.12.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): マイクロブレシジョン株式会社 (MICRO PRECISION CO. & LTD.) [JP/JP]; 〒1050011 東京都港区芝公園三丁目1番14号 Tokyo (JP). オーキンス エレクトロニクス カンパニー リミテッド (OKINS ELECTRONICS CO., LTD.) [KR/KR]; 431060 ギョンギード、アンヤンーシ、ドンガンーグ、グワンヤンードン、823、ドンギルーテクノタウン、7804 Gyeonggi-do (KR).

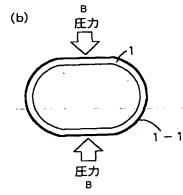
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 浅田 規裕 (ASADA, Norihiro) [JP/JP]; 〒3440115 埼玉県北葛飾 郡庄和町米島 3 4 5 – 1 – 3 0 8 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 丹羽 宏之、外(NIWA, Hiroyuki et al.); 〒 1050004 東京都港区新橋 1 丁目 1 8 番 1 6 号 日本生 命新橋ビル 丹羽国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

- (54) Title: SILICON SPRING ELECTRODE AND ANISOTROPIC CONDUCTIVE SHEET
- (54) 発明の名称: シリコン製ばね電極および異方性導電シート

A 実施例1で用いるシリコン製ばね電極の形状を示す断面図





- A CROSS SECTIONAL VIEW SHOWING THE SHAPE OF SILICON SPRING ELECTRODE USED IN EXAMPLE 1
- 1 SILICON SPRING ELECTRODE
- 1-1 GOLD-PLATING
 - B PRESSURE

(57) <u>Abstract</u>: Disclosed is an anisotropic conductive sheet which can be applied for finer- and narrower-pitch electrodes. Also disclosed is an electrode used in such an anisotropic conductive sheet. A silicon spring electrode (1) is produced by forming a bending flat spring member out of a single crystal silicon material by anisotropic etching and plating the surface of the flat spring member with gold. The thus-formed spring electrode (1) is fitted and fixed in a through hole formed in a silicon rubber sheet.

/続葉有/

2005/055252 A1